**Кривченко Виктор Александрович. Плазмохимическое осаждение углеродных нано- и микроструктур для применения в электронике : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.08 / Кривченко Виктор Александрович; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова].- Москва, 2010.- 105 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-1/849**